This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

(19) 日本図特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

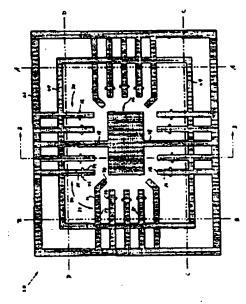
(II)特許出版公開委号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL*	識別記号	FI			5-	73-1*(参考)
HOIL 23/50		HO1L 23/50		U H		
11012 2012						
				i	₹	
23/12		23/28 23/12		A F		
23/28						
2,2		窑產請求	未請求	請求項の数32	3 5	(全 19 頁)
(21)出蘇書号	特部平11-325884	(71)出版人	(71)出版人 559162185			
(ot/men ·/			アムコー	-ル テクノロ:	;-, ^	(ンコーポレ
(22)出版日	平成11年10月12日(1999.10.12)		ーテッ	۴		
			アメリク	カ台衆国 アリン	ノナ州	85248 -
(31) 優先維主强書号	09/176, 614		1604, 5	チャンドラー。	ナウス	ブライス
	平成10年10月21日(1998.10.21)		11 -14	1900		
(33)優先權主張国	米国 (US)	(71) 出版人	5991609)6 5		
		1	アナム セミコンダクタ。インコーボレー テッド			
		1				
				ソウル 133-13	30, Z	ンドンーク、
			スンス	2 - # 280 -	8	
		(74)代理人	100065	916		
			并建士	内原 晋		
			最終質に統			

(57)【姜約】 (修正有)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド・ボンティングワイヤと割止材とからなる。 金属リードフレーム 2 0 のダイパッド 2 2 およびリード 3 0 の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド・リードの凹んだ面を針止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部 3 6 を設け パッケージ本体からリードが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで

1

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁郎て垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイバッドの前記第1の表面に配置した半導体集積

実験的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の風縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全属リート

前記半導体集員回路テバイスに設けてある導気性バット と前記金属リードの前記第1の表面との間をそれそれ後 続する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆い バッケージ本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、脳記金属リードの前 記事2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の朝記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論水項2】前記ダイパッドの前記率1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 記ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記載のバッケー 30

【籍水項3】前記全属リートの前記率2の表面が円形の 岡峰を有する請求項2記載のパッケーン。

【諡水項4】新記金属リートの前記等2の表面が長方形 の周線を有する請求事2記載のパッケージ。

【論水項5】前記パッケージの前記率1の外側長面が周 辺郎を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求事2記載のバッケーシ。

【諸水事6】前記パッケーンの前記零1の外側表面が回 辺郎を育し、前記全属リードの全部または複数の一部の 40 前記第2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を前記周辺都と前記全属リートの各 ャの前記第2の表面との間に留めるようにする語序項2 記載のパッケージ。

【籍水項7】前記周辺部の内側に第2の表面を各々が有 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記全属リードの前記第1の表面と前記年2の 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第2 の表面と前記パッケーシの前記第1の外側表面の前記局。56、前記フレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する語水項6記載のパ ッケージ。

【諳水理8】前記パッケーシが固縁側部を有し、それら 国韓側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全属リートの前記第1の部分が上向き に曲げてある語本事8記録のパッケーン。

【請求項10】兩記タイパットの前記第1の表面が周縁 部を有し、前記半導体集積回路テバイスが前記ダイバッ 10 上の前記回縁郎を趋えて延びる請求項目記載のバッケー

【請求項】】】前記半導体棄積回路テバイスが前記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項 1 0 記載のバッケー

【請求導12】前記パッケージが周韓側部辺を有し、前 記率運体集積回路テバイスの側部辺が前記周線側部辺よ りも約0. 1ミリスートル以下内側にある請求項11記 盆のバッケーン。

【請求項13】前記半導体業績回路テバイスの第1の側 前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属リート 26 部辺 すなわち前記パッケージの固律側部辺から約()。 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性バッ トに導体を接続した請求項11記載のバッケージ。 【請求項14】厚さが約0、50ミリメートル以下の請

北挿2記錠のバッケージ。

【請求項15】前記全属リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 離の約5 ()%である請求項2記載のバッケージ。

【鎮水項16】前記金属リードの前記第2の表面がアレ ー状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請求項17】前記金属リートの複数の一部が損方向曲 け都を含む請求項2 記載のバッケーン。

【請求項18】前記全属リートの複数の一部が債方向曲 け部を含む請求項1 ()記数のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周縁 都を有し、前記半導体集機回路テバイスが前記ダイバッ Fの前記園縁部を越えて延びる請求項17記載のバッケ

【論才項20】前記半導体集積回路テバイスが前記全局 リートの一部を絶えて延びる請求項1 9記載のバッケー

【請求導21】前記全属リートの前記率2の表面がアル 一世に配置されていて円形の風味部を有し、それら全局 リートの複数の一部か構方向曲げ部を含む請求項 1 () 記 鉄のバッケーン。

【請木事22】エンキャプスレーションを施した半導体 集機回路パッケーシの製造のための金属リートフレーム てあって、

切り捨て可能な主席フレームと

3/3/03 9 32 Al-

【請求項23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの金属条片であって、

複数の相互接続した切り拾て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

育記プレームの各々の内側に配置されてそのフレームに接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 と 解記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部で金度方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全属のダイバッドと、

解記フレームの各々から前記ダイパットに向かってそのフレームの中でそのダイパッドと接触することなくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記率1の表面の反対側にあり垂直方向には前記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の30表面とを含む控数の全属リードとを含むパターニングずみの金属条片。

【請水事24】半導体集積回路テバイスのためのバッケージを製造する方法であって、

リードフレーム、すなわち切り独て可能な全属のフレームと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続された金属のダイパッドであって実替的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表面の反対側の前記第2の表面の固体部で最直方向に前記第1の表面および前記 40第2の表面の間にある第3の表面とを含むダイバットとを有するリードフレームであって、前記フレームから前記ダイバットに向かって前記フィバットに接触することを有するリードフレームであって、可能フレームの自立と、可能第1の表面の反対側によって前記である。可能第1の表面の反対側の前記第2の表面の間に前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の間に前記第1の表面の反対側の前記率2の表面の間に前記第1の表面をといるを当時に平面状の第3の表面とを各方が有する複数の金属のリートを含むリートフレームを当場である言語を

半導体集積回路デバイスを前記タイパットの前記第1の 表面に截置する過程と、

前記半導体集機回路テバイス上の複数のボンティンタバットの一つを前記リートの各ヶの前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集積回路デバイス、前記ダイバットおよび前記リートの前記第1の表面および前記ダイバットおよび前記リートの前記第2の表面を覆い前記リートの前記第2の表面を露出させるようにエンキャプスレーションは 大治女士 2 過程と

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と 前記ダイバッドおよび前記リートを前記フレームから切り離し、バッケージ完成品を前記リートフレームから切り離し、前記リートの前記章1の表面を前記タイパットの前記第1の表面と同し中平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求項25】前記エンキャプスレーション材が前記タイパットの前記第2の表面を露出させるように、また前記タイパットの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 リートの前記第1の表面と同じ水平面内に位置づけるように全布される請求項24記載の方法。

(請水準26) 前記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の 速布後で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら に含む請求準25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リードの各々の第1の部分が前記エンキャプスレーション材の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リードの前記第1の部分を前記パッケージ本体の前記第1の表面に対して上向きに曲げる過程をさらに含む請求項27記載の方法。

【請水事29】複数の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって、

パターニングすみの全属条片、すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 含むパターニングずみの金属条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と 前記第1の表面の 反対側の前記率2の表面の風味部で垂直方向に前記第1 の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 古々が合む全国のタイパットを有するとともに 新記さ レームの各っからそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ延び 実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の電3の表面とを各々が有する複数の金属のリートを有 56、するハターエングすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各々の上の複数のボンテ ィングパットの一つをその半導体集積回路テバイスと同 一のフレーム内の一つのリートの前記集1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集横回路テバイス。前記タイパットおよび前 記リードの前記第1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション村 を塗布する過程と、

前記エンキャプスレーション材を硬化させる過程と、 前記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそ れそれ切り難し 複数のパッケージ完成品を前記主席条 片から切り難し 前紀パッケージの各々の前紀リードの **前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同** じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【趙水項30)前記エンキャプスレーション材が前記タ イパッドの前記第2の表面を露出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケージの前記 リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ。20 ーション材などがある。 うに望布される請求事29記載の方法。

【論水項31】半導体集積回路パッケージを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 金属高板を準備する過程と

前記金属荷板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 部の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、前記フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各々が実質的に 30 平面状の第1の表面なよびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する曲程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよひリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを塗布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前記タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。40 記載1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の周轉で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リートの各々の前記率(の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記第1の表面と前記 リードの前記率2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【鯖水椰32】前記除去する過程がパターニンとすみの フォトレジストマスクを前記全居薄板に坐布する過程

板の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は半導体集積回路ク イーすなわち半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの種のパッケージを製造 するための方法およびリートフレームに関する。

[0002]

10 【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集積回路・印刷配線回 路首板間の電気的相互接続のために プラスチックパッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全属リードフレーム、半導体集積回路チッ プーその半導体集積回路チップをリートフレームに付着 させる結合材、半導体集膜回路チップ上のコンタクトバ ットをリートプレームの個々のリートに電気的に接続す るポンディングワイヤおよびこれら素子を覆ってバック ーン外彼を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ

【0003】リードフレームはこの種のバッケーンの中 心的な支持構成物である。リートフレームの一部はバッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャブスレー ション材に完全に取り囲まれている。 リートフレームの リードの一部はバッケージから外部に延びてバッケージ の外部接続に用いられる。

[()()()()4) 慣用のプラスチック集膜回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに詳しい背景倹報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアグェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 社1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski共構の専門書「Microele ctionic Packaging Handboo k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックバッケージの問題点 は一内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名森の米国特 許年4、530、142号およびCastroS級の米 国特許第5、172、213号に記載されているとお - 6 - 当集者はリートフレーム除去によるパッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のパッケージ のコンタクトは直交の側面を有する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、172、213号記載のパッケーシは集積回路チッ プ上のバットから上方に垂直に延びる曲げリートを備え る。このようなリートをバッケージ内に合むのて製造コ ストが上がり バッケージの小型化が阻害される。した と、前記全席両板を化学的にエッチングして前記主席海 切 かって より小さくより信頼性の高いプラスチックバッ

ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チョブを収容する改良型ブラスチックパッケージ、お よびそのパッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による組立て方 法における工程)では全属リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り捨て式の長方形のフレームを 含む。ダイパットをそのフレームの中に設けてあり、そ のリードがダイバッドとの接触なしにダイバッド方向に 延びている。

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の周 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の軍2の表 面があり、周辺部の第2の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の周縁にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が降段状のプロフィ ールを示すようにしてある。バッケーシ充成品ではエン 20 キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を進たしているがダイバットの第2の表面 は覆っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】各リードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と、同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の旧縁を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にバッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田珠 の検験のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【①①①8】リートフレームは色いた主席条片から2工 程は金属条片をエッチングで貫通する片面または両面エ ッチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺なよびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はタイパッ 下およびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んだ平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびリートに形成する。 【0010】工程2ではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイの面、50、は、バッケージをチップと同者の大きさにすることもで

積はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か。またはダイバットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

【0011】工程3はダイのポンティングパットの各ャ と各リートの事士の表面との間をポンティングワイヤま たは同等の導体で電気的に接続する。ボンティングワイ ヤの接続を受けるリート部分は、例えば駅、全その他の 全国でメッキしておく。

【りり12】工程4はタイおよびリートフレームの上向 のフレームに接続してある。フレームから横方向に複数 10 きの零1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ ン材を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン対は硬化する。このエンキャプスレーション対は、タ イーホンディングワイヤーリードの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 下の側面を覆う。 タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー Fの露出した第2の表面などのリードフレーム露出表面 を「鋼、金、鉛-亜鉛半田」4種、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ートフレーム材料によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り難 す。より詳細に述べると、工程6はリートフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなとリードフレームの部品構成部分か **ら切り離す。工程4 におけるエンキャプスレーンョンの** 方法によっては 工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【() () 1.5】 工程6はリートアレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切断すみのリートの建部がバッケージの側部が ら損方向に延びる。工程6またはその後様の工程に、パ ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リート建都がバッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもてきる。パッケージを印刷配線基板 程歴式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲げ搖部にも 半田を付けて、半田楼紙を勢めるのである。 バッケージ の下側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケーンの下 面の残余部分を形成しタイパットもよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【0.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を備い、 え、大島カテバイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、 5 ミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ **ージ冷却に備えて半田で印刷配根基板に結合することも** てきる。

[0017] 上述のリートフレーム バッケーンおよび 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い

[0018]

【発明の実施の形態】図1はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ祖立て方法の流れ図である。 図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において全属フレームを準備 する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20)絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートフレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台魚(メッキ銅)メッキ銅合金、台金37 (ニッケル37%、銀55%の台金) 絹メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には 30 明らかであろう)。複数のリートフレーム20を金属条 片にエッチングで形成したもの(例えば図16を照)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 貼してリードフレーム周辺部を輪接リートフレーム間の 金属条片の一郎で形成することもできる。 もう一つの代 營的実施例(図示してない)ではタイパー21とタイパ ー21・ダムバー29間リード部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをタムパー29て構成すること もできる。

【0022】長方形岡線を有するダイバット22をタイ 40 パー21に接続してある。タイパット22はタムバー2 9の内側にある。二つの技統線2.8がタイパット2.0を ダムハー29およびタイパー21に機械している。図1 の工程6では、接続線30をダムバー29の内側でリー ドフレーム20から切り能す。

【0023】タイパー2~からダムパー29経由でダイ パッド22の側面に向かって18本のリート30かタイ パッド22との接触なしに損方向に延びている。 苔リー ト30の第1の推翻34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程もにおいて、名りートはフェバーミターが、部接続のために十分な大きさにする。果?の表面32は

とリート30の単1の蟷部34との間で切り触される。 代替の実施例(図示してない)では、 サート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー29およびケイバー21を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0.024】図2に示したサートアレーム2ののサート 30の位置もよび横方向経路は例示にすぎない。 これら リートの故、位置および損方向経路は用途によって支わ る。この発明の利点は特定の半導体業績回路フィのナン ディングパットの数および位置に柔軟に対処するように 10 投計できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直線状である。これらリートのうち4本はダムバー29 とダイパット22との間に損方向曲げ部を含む。直接状 リート30の巻ヶは、そのリート30の機関面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、隣接サートとうしの間で配置を 少しすらしてある。 バッケーシ完成品ではこれらアンカ 一耳部36はパッケージのエンキャプスレーション特と 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の食通孔または凹みをエンキャプス レーション材との絡みに用いることもてきる。

【0026】図3は図2の練3~3で見たダムバー29 の平行部材内のリートフレーム20の断面図である。2 イバット22および二つの互いに相対するリート30か 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。ダイバット22および リード3()の両方の下側長面は垂直方向に凹んたヤ平ま たは実質的に水平の表面を含む。

【0027】図3のダイバット22は平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24をよび 平面状の同じく反対側の第3の表面25を含む、これら 表面と直交する第1の側部表面27か年3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は常2の 表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の表面2 3と第2の表面24との間に位置する。タイパット20 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 高さ「H」を育する。タイパット22の第3の発面25 は第2の表面24の回縁部におり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り個人でいる。

【0008】四3のリート30の名とは平面状の第1の 表面31をおむ、第1の表面31の反対側には平面代の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパット22に向かって少し延びる。この裏 範囲では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 **企の表面の長さは用途によって変わるか。 バッケーシ 外** 第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終編 34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32 から深さ「Hl」だけ最直方向に凹んでいる。すなわ ち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第 2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図 示してない)がリード30の第3の面33近傍の横方向 側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートフレーム20の エンキャプスレーションのあと、リートミリをタムバー 2 9 の内側で図2の直線A - A、B - B、C - C および 10 D-D沿いに切り離す。この切断はリート30の軍2の 表面32を含む部分で垂直方向に行う。パッケージ完成 品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32 がパッケージを直接的または間接的に外部のEP剛配根基 板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パ ッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエン キャプスレーション材で覆われ、したかってパッケージ 本体の内側にある(図5)。

[0030]図3のリードフレーム20のダイバッド2 2およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約 20 ション材がダイバット22の第3の表面25およびリー O. 15乃至O. 5 Oミリメートル ほさ「H1」の数 値例としては約り、075乃至0、25ミリメートルが 事げられる。ダイパット22の水平方向インテント 『♥』の数値例としては約0. 025万至0. 25ミリ メートルが挙げられる(これらの数値は図中「H」「H 】」「♥」で示した部分にも適合する)。 百分比でいう と、「H1」の値は「H」の値、すなわち第1の表面2 3 および3 1 と第2の表面2 4 および3 2 との間の距離 「H」の33%乃至75%の税配または約50%であ る。実際の数値は用途によって変動する。

【0031】図2のリードフレーム20は色取り金属条 片から湿式エッチングによって形成する。周知の通り、 化学的エッチング(化学的ミリング)は、フィトリング ラフィ、フォトレジストー および全国溶解液状化学物質 を用いて金属条片にパターンをエッチングで影成するブ ロセスである。通常は、まずフォトレジスト度をその金 属条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフォ トレジスト層を所望のパターンのマスクを達して露光す る。そのフォトレジスト階を現像して硬化させ、パター ニングしたフォトレジストマスクを形成する。次に、こ のマスク形成すみの条片の片面または両面に化学物質を 吹き付けその他の方法で作用させる。左属条片の露出部 分はエッチングで除去され。 全属条片には所望のパター ンが残る。

[0032]図2および図3(図9 図13、図15お よび図16も同様)のリートフレーム20を形成するの に二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工 程では、金属条片の平面状表面の片面または両面に付着 させたフォトレジストバターンにしたかってその条片の 片面または両面からエッチングを進める。この第(のエー切・間中は接地しておう。

12 ッチング工程で、全属条片の踏部分を完全に除去し、図 2に囲示したとおり、リートプレームの全体的なパクー ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリード の所望部分を乗2のフォトレジストパターンで覆わない まま露出させ、エッチング除去に適した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストパタ ーンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一郎を除去する。この零2のエッチング工程で「図2 および図3のリートフレーム凹み面。 すなわちタイパッ 122の第3の表面25およびリート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線286この第2のエッチング工程にか ける。ダイパッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッチングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットもよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。第2のエッチング工程によるエ ッチングの漢さは、ダイバッド22およびリート30を パッケーシ本体に国めるに十分な堂のエンキャプスレー ト31)の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 満たす値とする。通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の範囲で定められる。エッチング処理のはちつきのた めに 第3の表面25 および33 は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部

【0033】リードフレーム20の形成を、職送り打抜 さにより全体的パターンを形成する工程と、打抜きすみ リードフレームのダイバットおよびリードを上述の化学 的エッチングにより輝み方向に都分的に凹み表面を形成 するように辞去する工程とによって行うこともてきる。 【10034】図1の工程2において半導体集積回路タイ 52をダイパット22の第1の表面23の中央に数せ る。パッド22へのダイ52の数層および付着は慣用の タイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エポキシによって 行うことがてきる。この工程2およびそれ以降の組立て 工程の期間中は「図2のリードフレーム20を許電放為 に対するダイ保護のために接地しておく。 【0035】図】の工程3では、半導体集積回路タイち

を伴うこともあろう。

2(図5)上の個々のポンティングバットと個々のリー F30の第1の表面31との間を導電性金属ホンティン クワイヤ54またはその同等物で鑑気的に接続する。第 1の表面31は金、銀、ニッケル、パラジウム - 鋼その 他の金属でメッキすることもできる。 図2のリートフレ ーム20は、鈴電飲意による半導体集積回路デバイスの 損傷を防ぐためにこのボンディングワイヤ接続工程の期

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 2.0 に高粘性の粘着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバッド22の個方表 面26ねよび27、ダイバット22の第1の表面23ね よびダイ3の表面2.5、リード30の第1の表面31、 第3の表面33および側方表面を覆う(図5)。ダイバ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には覆われてなく露出し たままである。代替的実施例では、ダイバット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいた裏返しにして ダイ パット22の第2の表面24の下にエンキャフスレーシ ョン村の薄い層が形成されるようにする。その実施例で は、タイパッド22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は信用のフラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては 日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび住友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2-0 に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

【10038】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平表面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高帖性粘着材の互いに開接するピーズをリードフレー ム20に全布して、ダイち2の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 加熱してそのビースを硬化させる。第4のステップとし、40 て、HYSOL4451液状エンキャプスレーション材 などパッケージのエンキャプスレーションに適した慣用 の硬化可能な高粘性粘着料をビースの内側に速布してク ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で] 時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードフレーム20上にエンキャブスレーション材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは信を用いてエンキャフスレージ ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50 で1下側の第2の楽面を2とデーバ付き側面を5とを有す

にリートフレームからパッケーシ完成品を切り離す。同 棒のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出職第09/103.760号に記載されて おり ここにを照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

[0039]図1の工程5では、図2のリートフレーム 20の路部分のうち、ダイバット22の第2の長面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャプスレー ション材で復われない部分を、印刷配線基板と両立性お る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至、ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム20の形成に用いた金鷹がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば、リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを施した鋼である場合は、工程5

[00]40]図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の斜視図である。この例では、エ 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体51のテーパー付き側面55はク ムバー29の内側にある。したがって、リート30の藁 出部分はパッケージ本体51の側面51とダムパー29 との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャプスレーションす みのリードフレーム20(図4)を図2の様A-A、B - B.C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する と 工程6はダムバー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続練30をダムバー29の内側 で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り離すことに よってパッケージ形成を充了する。

【1)()42】工程6はパンチ、総または同等の原断装置 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド体である場合はパンチまたは個を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。バッケ ニーンを反転させて、タムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、バッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ零ミリメートル から例えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるバッケージ完成品5 ①の断面図である。パッケージ完成品5 ()は図2 のリー トプレーム20て製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。バッケージを0のバッケーシ本体を 1はモールトで形成してある。バッケーシ50は平面状 **5.**

【0044】図2のリートフレーム20から製造したパ ッケージ5 ()の構造と整合して、図5 のパッケーン5 () のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23 を有する。ダイバット22のこの第1の表面23の反対 側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面 状の周縁部の軍3の表面25とがある。第3の表面25 は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に深さ「H1」だけ凹んでいる。 草3の表 面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し、パッケージ本体51形成用のエンキャ プスレーション村で覆われている。第3の表面25の下 のエンキャプスレーション村はダイバット22がパッケ ージから垂直方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面 22はパッケージ50の下側表面56で異出し したが ってパッケーン50の下側の第2の表面56の一部を形 成する。代替的実施例では、ダイバット22はバッケー ジ本体の内部に完全に含まれる。

15

【0046】図5のパッケージ50は複数のリード30を含み、これちリートの各々は図2のリートフレーム20から第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り難したものである。切り離されたリード30の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には直接状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31の5ちパッケージを体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31のうちパッケージを体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0049】図5の切り触しずみのリートさりの各ヶは パッケージ側面55から後に延びる切断機能で55名含 み、リート30の第2の製面32の製金の水平部分およい下側パッケージ表面56に対し傾斜角をを成すように曲げてある。角度をは約15°乃至70°の範囲に設定できる。図示のとおり、リード30の第2の表面32の上向き曲げ終塩部35は露出している。リード30のこの曲が終塩部35の長さはパッケーン側面55から例えば0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの故値は変えることができる。その故値範囲は舞ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

【0050】図5のリード30の曲げ終端部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマシンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終據部35をパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リード30の切断端がパッケージ側面55から損方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

[0051]代替の実施例(図示してない)では、リード30の切離しずみ端部35をパッケージ側面55から水平面内で構方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの端部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度のが暴度に等しくなるようにリート30の残余の部分と同じ水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で匿を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に配を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に退加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

) 【0052】図6において、半田パンブ57をバッケー ジ50と印刷配牌基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンプ57はリート30の第2の表面32に接触し、リート30の曲げ搭部35を覆っている。

[10053]代替の実施例(図示してない)では、ダイバット22の選出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修首板に導電的に接続してバッケーン冷却に備える。この冷却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のバッケージ50の下側表面56を示す。バッケージ50の第2の表面56はダイバッ40ト22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と「硬化ずみのエンキャブスレーンテンはとから成る。リード30の第2の表面36は長方形の周縁を有する。リート30の切離しずみ終縁部35は下側表面56の機からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイバット22の第2の表面24は長方形の周縁を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

(0.05.5) 図7では、サート30の第2の表面30を50 パンケーシ50の下側表面36で発金いに整列配置して

30

ある。リート30の切離しすみの終稿部35は下側表面 56の風味から少し延びている。図8は代替的バッケー ジ61)の下側外表面61を示す。図8では、切離しずみ リード63の露出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ61)の下側表面61の塩の少し内側で一列 に並べてある。これち第2の表面64はパッケーン60 の下側表面の風味から例えば約0、05ミリノートルの 位置に配配するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例(図示してない)では、第2の表面64は長 を形成する。

[0056] 図9は図8のパッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバット22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数制よび位置を除いてリードブレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、重複説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。 し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面668よび第4の表 面65の間でダイバッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー ート63の第2の表面64から深さ「日1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の長面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ) と第2の表面6.4 との間にあり、第3の表面6.6 は第2の表面64とダイバッド22との間にある。

[0058] 図8および図9のリード63の第2の表面 64の国縁は多様なパッケージ外部技術を容易にするよ うに多様な影状にすることがてきる。例えば、この第2 の表面64は図8の場合のように長方形の周線を備える。40 形状にすることができ、また円形の風線を備える形状に することもてきる。

【0059】図10は図8のパッケーン60の断面図で ある。図10のパッケージは図1の処理に従い 図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面6.5はパッケーシ側面5.5に隣接し、第2の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線端から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図1のにおいて、バッケーシ本 体を形成するエンキャプスレーション料がリートの3を「幼」する2の下側手面89とタイパッ172の第1の手面8

その第2の表面64を除さ至部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面668よび第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケーン内部にある。リードの切断機部がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンョン材はバッケージ側面から延びたリー 上切断部を覆っていない。

【0061】図1】は図1の方法で製造可能なこの発明

18

によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 方形でなく円形の周袜を奔し、相互接続用半田球ラント 10 図12の練11-11で見た断面を示す。ダイ52を情 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パット72の風線部を越え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケーシ側 **尚17との間の距離はポンディングワイヤのある側では** 約0. 6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイパッド72の周 【0.0.5.7】図2のリード30の場合と同様に、図9の 20 縁を極えて延びるが、リート73を絶えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない)(すな) わちポンティングワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施例では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面5.2 A とパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062]図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート フレーム71で示すとおり換方向曲げを含み、それらが 二つの外側リート73の後方にあるからである。

【0063】図11において、短いボンティンクワイヤ 77がダイ55の上のポンティングバット53の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76への接続 はリート73の年1の4886でパッケーシ側面79に除 後して行う。

【0064】図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケージであるが、ラントグリップアレー(し GA)パッケージも可能である。図12に示すとおり、 相互機械用半田球78のアレーをバッケージ70の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の能 難は変わり得る(図12年曜)。

【0065】図11のパッケーシ本体81はモールトし たエンキャプスレーション材で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の無職中に、ダイち2の下側表面89とリート78の 第1の表面との間をエンキャプスレーション目か満た。 す。非導爲性(すなわち絶縁性)の結若材エホキシをで

10

2との間に入れ、ダイ52をダイパット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に間隔 を隔てて保持する。また、ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の率1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリート73との間に間隙を設け

【0066】図11のリート73の各々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74 および第3の表面7 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の鑑8 6と反対の第2の編85にある。これと対称的に 図6 のパッケージ50のリード30の第2の表面32の位置 および図8のパッケージ60のリート63の第2の表面 6.4 の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の周珠上 またはその近傍にある。

[0067]図11において、各リート73の第3の表 面75はリード73の第2の表面74に隣接しその第2 の表面7.4から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76 20 と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり、エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いてい る。エンキャプスレーション材はリート73の第2の長 面を覆っていない。

[0068] 図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周 緑のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の長面83を取り囮みその長面83から深さ 「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。ダイバット70の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じホ 平衡内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は垂直方向には第1の表面82と第2の表面83との間 にあり、図3および図5のダイバッド22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション社かタイパット72 40 の第3の表面84を覆い。 タイパット72か垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを防いている。 エンキャプスレーション材はダイバット72の第2の表 面を覆っていない。パッケージ冷却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田跡または同 等の導体で外部の印刷配牌基板に接続することもでき る。代替的に「ダイパッド72を図】の工程4で上側に 投げて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 寝いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の手面でもはタイパーが、でも形成するリートフレームで1の動は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置つけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリード73の第2の表面74に半田はを配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で雇 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 っに配置する。

20

[0071] 図13は図11および図12のパッケージ 7.0の製造に直したリードフレーム7.1の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイバット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方形部分7.2を含み これら四つの部分をバッケー ジ治却のために印刷配線基板に半田球で接続する。 [0072] 図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リードで

3のいくつかはダムバー29から第2のリート催85 (図11)における円形の第2の表面74に至る原廷部 で損方向に真っ直ぐである。またそれらリード73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート4885(図1 1) における第2の表面74との間で一つ以上の損方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート4486に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな (+) では、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 30 において、各リート73を図13のダムバー29の内側 てリードフレーム71から切り難す。 この切断はダムバ ー2 9の内側で、リートフレーム71の図13の線A ~ A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製角部材 8.8の端の外側で行う。

【0073】上述のパッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細雲に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば「四14 は、複数のパッケージを図5、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ る。図14の基本的工程は図1の場合と同じてあり、し たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケーシの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートフレ ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの全属条片シート上にマトリクスの形でエッチングに より近接形成することによって可能になる。

【① 0 7 4 】図 1 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個のリート アレームで1のマトリクスを示す。条片90にエッチン

えば 条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の形状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわち、型は各ダイに対して個々の型空網を備 え、図4の場合と同様に個々の不完全なパッケージのアー10 レーを形成する。工程6はパンチまたは鍉を用いて個ヶ のパッケージを条片9(1から切断する。

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に個々の パッケージをモールトする代わりに こつのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。 これらエンキ ャプスレーション材のプロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周围にHYSOL4451接 26 【図13】図11および図12のパッケージの製造のた 者剤ピーズをまず途布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその間等品をピーズ内に並布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション村で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション材を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したブロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに貼を用いる。工程6はリー ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また、工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャプスレーション村を切断する。

[()()76]この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当集者には目明である

【図画の簡単な説明】

- 【図】】パッケーシ製造方法の流れ図。
- 【図2】 パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 53 ボンティングパッド54 ボンティングワイヤ
- 【図3】図2の練3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

【図4】図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切区。

【図5】パッケ・ン光成品 すなわちハッケーシ本体を モールドしてパンチによりサートフレームから分離した パッケーシ充成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断面図。

- 【図7】図5のパッケージ下側表面の平面図。
- [四8]代替パッケージの下側表面の平面図。
- 【図9】図8のパッケージの製造のためのダイパットお よびリートのダムバーの内側で見た断面図。
- 【図10】図8のパッケージの断面図。

【図11】ダイがダイバット周辺から横方向にリートの 長さの一部を絶えてはみ出して延びている代替的バッケ - ンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のバッケ ーンの下側表面の平面図。

めのリードフレームの平面図。

【図14】複数のパッケージを同時並行的に製造する方 きの走れ図。

【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図16】全属条片のエッチングで形成した8回のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

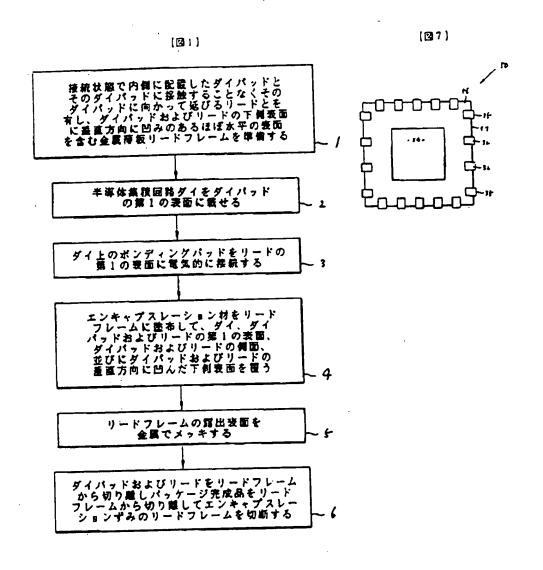
【符号の説明】

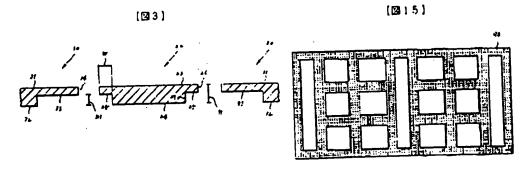
	20	リードフレーム	21	タイハー
30	22	ダイパッド	23	第1の表面
	24	第2の表面	2 5	第3の表面
	26	第1の直交側面	27	第2の直交側面
	28	接接接	29	ダムバー
	3.0	リード	3 1	第1の表面
	32	第2の表面	33	第3の表面
	3.4	リート先権		曲げ懐部
	36	アンカー耳部	50,	60 70 パッケー
	<u>5</u> -			
			6.9	<i>b</i> 1

51・パッケージ本体 52 91

55 側面56 下側表面

78 半田町



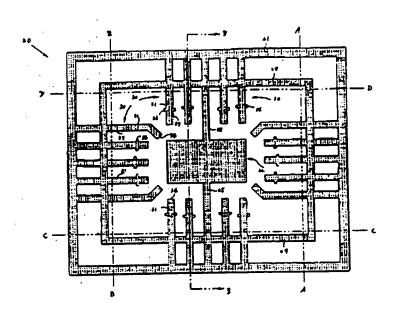


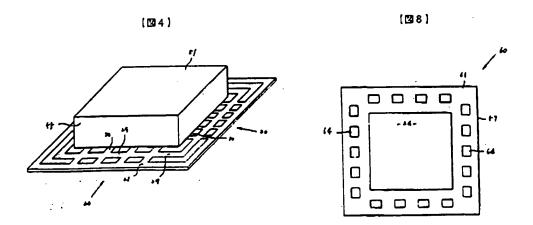
3/3/03 9 37 A

特闘2000-150765

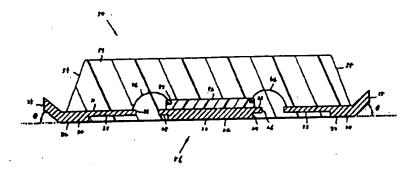
(14)

[2]2]

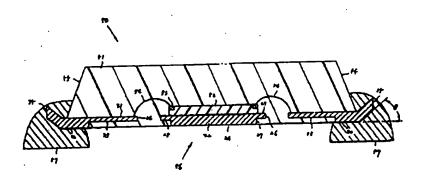




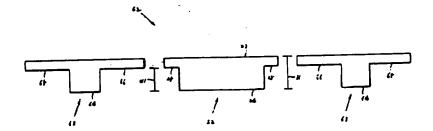
(図5)



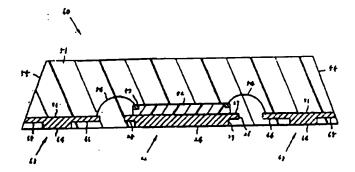
(26)



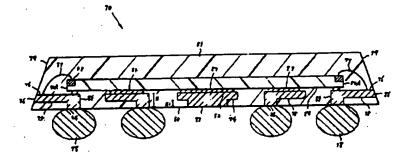
[图9]



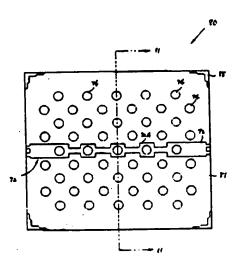
(**2**10)



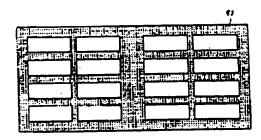
(**3**11)



[2]12]



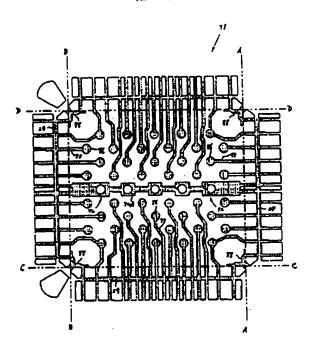
[2]16]



特別2000-150765

(17)

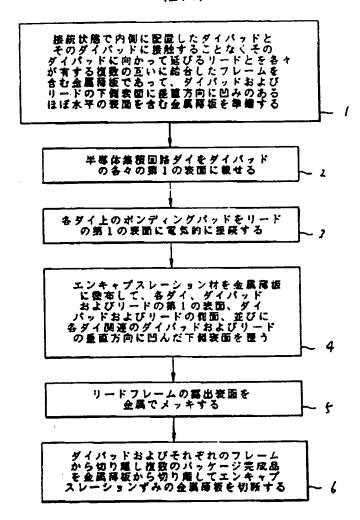
[213]



3/3/03 9 38 *F*

1 of 2

[214]



フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ピー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジョウラー アメリカ合衆国 アリソナ州 85296 キ ルバート、イースト アラヒアン コート 1436 (木)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 エリソナ州 85284 デ ンブル、ウェスト パロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 韓国 ソウル、カンドン・ク、アムサート ン カントンアパートメント 7-202 (19)

特別2000-150765

(元)発明者 ディー、エッチ、ムン 役国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ - ドン 465-7

3/3/03 9 38 All